PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

08-054448

(11)Publication number:

27.02.1996

(43) Date of publication of application:

(51)Int.Cl.

G01R 31/302

G01R 31/02

(21)Application number: 06-225484

(71)Applicant: OKANO HIGHTECH KK

(22)Date of filing:

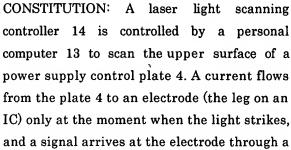
15.08.1994

(72)Inventor: YAMAOKA HIDEJI

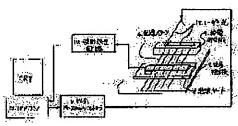
(54) INSPECTING APPARATUS FOR ELECTRONIC CIRCUIT BOARD BY SCANNING WITH LASER LIGHT

(57)Abstract:

PURPOSE: To simply inspect the floating of the legs of IC, the legs of the IC, a short-circuit, etc., of pattern without using a contact pin, a board controller, an IC controller in the case of inspecting electronic component of an electronic circuit board, etc., by using a power supply control plate, and electromagnetic coupling.



wiring pattern 6. The value of a current is reduced at a place where no leg of the IC exists. The signal arriving at the electrode is detected by a signal detecting plate 9 via an insulating sheet 8. This is processed by a waveform processor 10 and the computer



13, and the floating of the leg of the IC, the leg of the IC or the short-circuit of the pattern is detected.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

13.08.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3617013

[Date of registration]

19.11.2004

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-54448

(43)公開日 平成8年(1996)2月27日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 0 1 R 31/302 31/02

G01R 31/28

L

審査請求 未請求 請求項の数2 書面 (全 3 頁)

(21)出顧番号

特願平6-225484

(71)出願人 594157142

オカノハイテック株式会社

広島県福山市曙町2丁目129

(22)出顯日 平成6年(1994)8月15日

(72)発明者 山岡 秀嗣

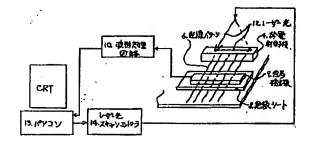
広島県福山市瀬戸田町大字地頭分693-9

(54) 【発明の名称】 レーザー光の走査による電子回路基板の検査装置

(57)【要約】 (修正有)

【目的】この発明は、給電制御板及び、静電結合を使用することによって、電子回路基板等の電子部品を接触ピンや、基板コントローラ, ICコントローラを使用しないで簡単に、ICの足浮きやICの足,パターンのショート等を検査する検査装置に関する。

【構成】パソコン13.で、レーザー光スキャンコントローラ14.を制御し、給電制御板4.の上面をスキャンさせる。レーザー光が、当たった瞬間のみ、給電制御板4.から当該電極(ICの足)に電流が流れ、配線パターン6.を通り、電極に信号が達する。ICの足が無い所では電流の値は小さくなる。電極に達した信号は絶縁シート8.を介し信号検出板9.で検出される。これを、波形処理回路10.とパソコン13.で処理し、ICの足浮きやICの足、パターンのショートを検出する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】(イ) 透明電極,光導電膜,異方性導電 ゴムの3層構造からなる、給電制御板を電極に密着接続 する。

- (ロ) 透明電極の上方から検査対象の電極ピッチより 十分小さいスポットのレーザー光をスキャンさせる。
- (ハ) レーザー光により光導電膜の抵抗値を下げ、レ ーザー光の当たった瞬間だけ、それぞれの電極にパルス が給電される。

以上の方法により給電される電子回路基板等の検査装 置。

【請求項2】(イ) 請求項1の給電方法を使用し、

- (ロ) 項で述べる検出方法で、給電に対する検出を行う 電子回路基板等の検査装置。
- (ロ) 静電結合で交流を検出する信号検出板を検出部 分に絶縁シートを介し接触させる。

以上の方法により行われる、電子回路基板の検査装置。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、電子回路基板等の断 20 線、ショート等を接続ピンを立てないで、簡単に検出す る装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来の電子回路基板等の検査装置は電極 それぞれにピンを立てるか、又は接続して個々の電極か ら信号が出ているかどうかを検査していた。これは電極 のピッチが狭くなればなるほど、検査治具を複雑かつ、 高精度にする必要があり、高価なものとなっていた。又 検査装置についても、入出力点数が、非常に多くなるた め高価なものを使用する必要があった。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】この高価な検査装置や 治具を何とか低価格で使い易いものをと言う強い要望か に答えるために発明されたものである。

[0004]

【課題を解決するための手段】その構成を説明すると、 (イ) レーザー光スキャンコントローラ14. をパソ

- コン13. で制御し、レーザー光12. のように、給電 制御板4. の上面をスキャンさせる。
- (ロ) レーザー光が通った瞬間、電極があるポイント 40 だけ電流が、給電制御板4.内を流れ、配線パターン 6. を通り、絶縁シート8. を介し信号検出板9. によ り検出される。
- (ハ) 検出された波形は、波形処理回路10.で処理 され、パソコン13. に送られる。

[0005]

【作用】次に本発明の作用を述べると、レーザー光スキ ャンコントローラ14. をパソコン13. で制御し、給 電制御板4. の上面をレーザー光12. のようにスキャ ンさせる。そうすると、光導電膜2. の抵抗が、レーザ 50 14:レーザー光スキャンコントローラ

一光のスポットが、当たった場所だけ低下する。異方性 導電ゴム3. の真下に電極が密着している所のみに、電 流が流れる。ショートがない場合には、電流がどのパタ ーンにも同じだけ流れ、同じ電圧の脈流となる。パター ン又はICの足にショートがあれば、静電結合部の面積 が増加し、単位時間当たりの電流量が増加し、電圧が変 化する。ICの足浮きがあれば、断線の状態となり、電 流は流れない。これらを波形処理回路10.及びパソコ ン13. で処理し、ICの足やパターンのショート簡所 10 や足浮き箇所を特定する。

[0006]

【実施例】

- (イ) パソコン13. でレーザー光スキャンコントロ ーラ14.を制御し、レーザー光12.のように、給電 制御板4. の上面をスキャンさせる。
- (ロ) 光導電膜2.の抵抗が、レーザー光のスポット が当たった場所だけ低下し、透明電極 1. から光導電膜 2. の抵抗が低下した場所を通って異方性導電ゴム3. の下のICの足5.が電気的につながった時に、電流の 流れが大きく、それ以外は小さい。
- (ハ) 結果的には、ICの足5.の1本毎に交流電極 を接続したのと同じ事になる。
- (二) 配線パターン6.及び電極7.を通って来た信 号を、絶縁シート8.を介して、信号検出板9.の静電 結合で検出し、波形処理回路 10. 及びパソコン13. で処理し、ICの足やパターンのショート箇所や足浮き 箇所を特定する。
- (ホ) 他に P. G. A (ピン・グリッド・アレイ) 等 にも上記(イ)~(二)のごとく使用すれば簡単に応用 30 出来る。

[0007]

【発明の効果】以上説明したように本発明の、レーザー 光の走査による電子回路基板の検査装置では、ICの足 浮きや、ICの足、パターンのショート等を、基板コン トローラやICコントローラや多くの接触ピン等を使用 することなく、非常に簡単に低コストな治具で信頼性の 髙い検査を行えるようにした。

【図面の簡単な説明】

【図1】給電制御板4. の立体詳細図

【図2】本発明の実施例の立体図

【図3】本発明の実施例のブロック図

【符号の説明】

1:透明電極, 2:光導電膜, 3:異方性導電ゴム,

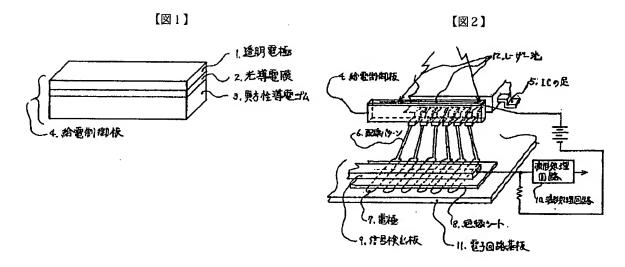
4:給電制御板

5: I C の足, 6:配線パターン, 7:電極, 8:絶縁 シート

9:信号検出板(金属板電極), 10:波形処理回路,

11:電子回路基板

12:レーザー光、13:パソコン



【図3】

